



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

КОРЗИНА

ПОИСК

- НАВИГАТОР
- Начальная страница
 - Каталог журналов
 - Авторский указатель
 - Список организаций
 - Тематический рубрикатор
 - Поисковые запросы
 - Настройка

СЕССИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 38246874

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

СМИРНОВ Г.В.¹, КУРОЧКИНА А.Р.¹, КОСТЫЛЕВ А.Г.¹, ГОЛУБЕВ А.П.¹

¹ Государственное бюджетное учреждение высшего образования Московской области «Технологический университет»

Тип: статья в сборнике статей | Язык: русский | Год издания: 2019

Страницы: 203-211

ИСТОЧНИК:

НАНО- И БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник научных статей. Посвящается 110-летию Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Под редакцией С.Б. Венига. Саратов, 2019
Издательство: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Входит в РИНЦ®: да | Цитирований в РИНЦ®: 0 |
| Входит в ядро РИНЦ®: нет | Цитирований из ядра РИНЦ®: 0 |
| Входит в Scopus®: | Цитирований в Scopus®: |
| Входит в Web of Science®: | Цитирований в Web of Science®: |
| Норм. цитируемость по направлению: | Дециль в рейтинге по направлению: |
| Тематическое направление: нет | |
| Рубрика ГРНТИ: нет (добавить) | |

АЛЬТМЕТРИКИ:

- | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|
| Просмотров: 1 (1) | Загрузок: 0 (0) | Включено в подборки: 0 |
| Всего оценок: 0 | Средняя оценка: | Всего отзывов: 0 |

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Смирнов Г.В., Курочкина А.Р., Евсеева А.Н. «Новые технологии повышения качества поверхностных слоев деталей» - Сборник трудов XVIII Ежегодной научной конференции студентов Технологического университета «Ресурсам области - эффективное использование», Королев, 2018 г.

Контекст: ...воздействия больших энергий в электрическом поле. После чего, пройдя через систему сканирования и стабилизации, ионный луч поступает в вакуумную камеру с постоянным давлением 104 -105 Па, где расположена подложка [1],[2],[3]. Рисунок 1...

2. Смирнов Г.В., Курочкина А.Р., Костылев А.Г. «Ионно-плазменное имплантирование, как метод

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ Science Index

- #### ИНСТРУМЕНТЫ
- Вернуться в список публикаций автора
 - Следующая публикация
 - Предыдущая публикация
 - Список статей в Google Академия, цитирующих данную
 - Добавить публикацию в подборку:
Прокopenko A.K.
 - Данная публикация входит в список моих работ
 - Идентифицировать организацию, указанную в публикации в качестве места моей работы
 - Редактировать Вашу заметку к публикации
 - Обсудить эту публикацию с другими читателями
 - Показать все публикации этих авторов
 - Найти близкие по тематике публикации

SMART Ink